第二章 压力容器应力分析

CHAPTER II STRESS ANALYSIS OF PRESSURE VESSELS

第四节 平板应力分析

2.4 平板应力分析

2.4 平板应力分析

教学重点:

- (1) 圆平板对称弯曲微分方程;
- (2) 承受均布载荷时圆平板中的应力。

教学难点:

圆平板对称弯曲微分方程的推导。

2.4 平板应力分析

主要内容

- 2.4.1 概述
- 2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程
- 2.4.3 圆平板中的应力
- 2.4.4 承受对称载荷时环板中的应力

2.4.1 概述

应用

平封头: 常压容器、高压容器;

储槽底板:可以是各种形状;

换热器管板:薄管板、厚管板;

板式塔塔盘: 圆平板、带加强筋的圆平板;

反应器触媒床支承板等。

(1) 平板的几何特征及平板分类

中面是一平面 几何特征 { 厚度小于其它 方向的尺寸 字板与薄板 分类 { 大挠度板和小挠度板

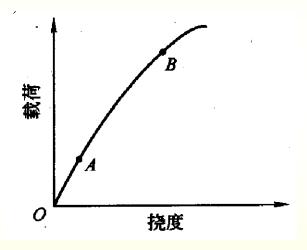


图2-27 平板载荷和扰度关系曲线

t/b≤1/5时, w/*t*≤1/5时, 按小挠度薄板计算

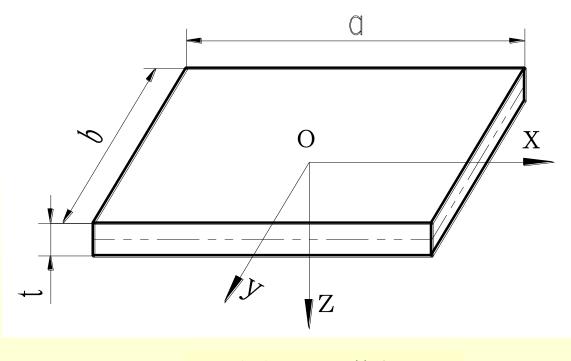


图2-28 薄板

(2) 载荷与内力

報荷 (作用于板中面内的载荷) 載荷 (横向载荷 (垂直于板中面的载荷) 复合载荷

- ◆当变形很大时,面内载荷也会产生弯曲内力,而弯曲 载荷也会产生面内力,所以,大挠度分析要比小挠度 分析复杂的多
- ◆本书仅讨论弹性薄板的小挠度理论

弹性薄板的小挠度理论建立基本假设---克希霍夫Kirchhoff

① 板弯曲时其中面保持中性,即板中面内各点无伸缩和剪切变形,只有沿中面法线 w 的挠度。 只有横向载荷

②变形前位于中面法线上的各点,变形后仍位于弹性曲面的同一法线上,且法线上各点间的距离不变。 直法线假设

类同于梁的平面假设:变形前原为平面的梁的横截面变形后仍 保持为平面,且仍然垂直于变形后的梁轴线。

2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程

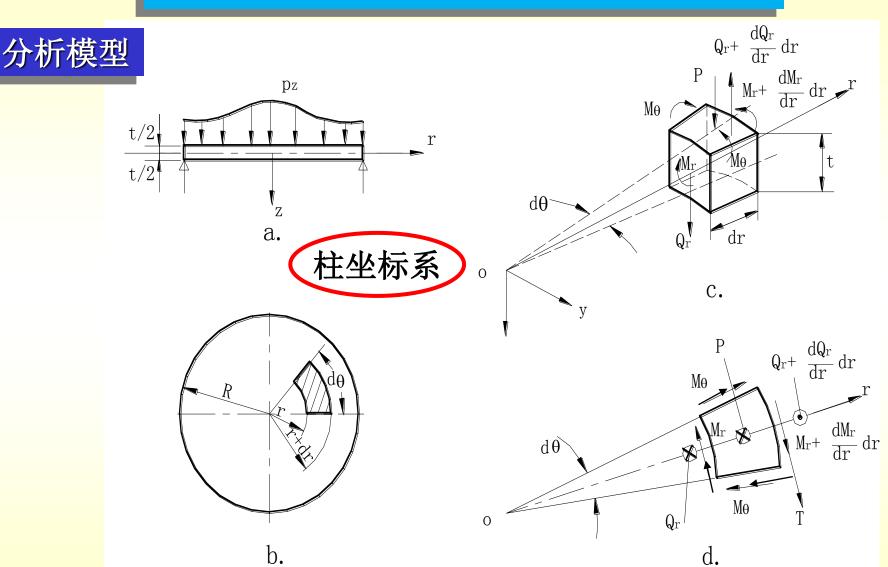


图2-29 圆平板对称弯曲时的内力分量及微元体受力

2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程(续)

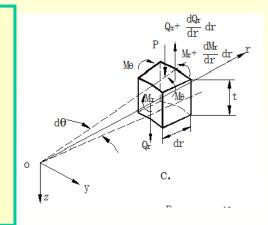
分析模型

半径R,厚度t的圆平板

受轴对称载荷Pz

在r、 θ 、z圆柱坐标系中

内力: M_r 、 M_θ 、 Q_r 三个内力分量



轴对称性

几何对称,载荷对称,约束对称,

在r、 θ 、z圆柱坐标系中

挠度 W 只是 r 的函数,而与 θ 无关。

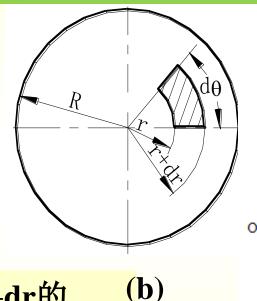
 $M_r + \frac{dM_r}{dr} dr r$

 $Q_r + \frac{dQ_r}{dr} dr$

2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程(续)

挠度微分方程的建立: 基于平衡、几何、物理方程

内力: M_r 、 M_θ 、 Q_r 三个内力分量



微元体:

用半径为r和r+dr的 两个圆柱面和夹角为 dθ的两个径向截面截 出板上一微元体

图2-29 圆平板对称弯曲时的 内力分量及微元体受力

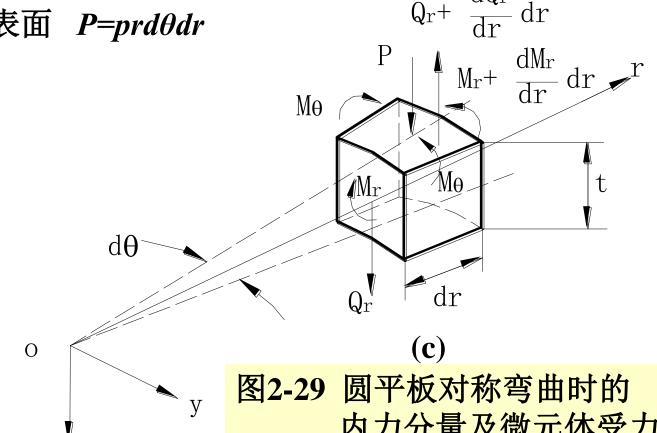
(c)

11

挠度微分方程的建立: 基于平衡、几何和物理方程

微元体内力 $\begin{cases} \text{径向: } M_r, M_r + (dM_r/dr) dr \\ \text{周向: } M_\theta, M_\theta \\ \text{横向剪力: } Q_r, Q_r + (dQ_r/dr) dr \end{cases}$

微元体外力 上表面 $P=prd\theta dr$



内力分量及微元体受力

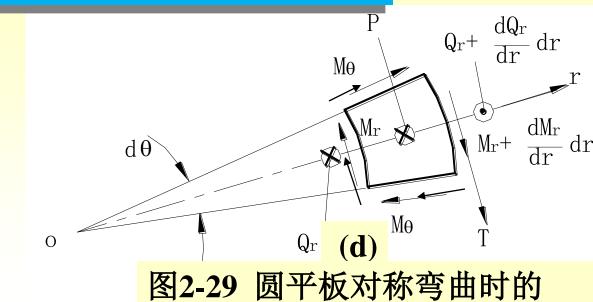
2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程(续)

过程设备设计

(1) 平衡方程

微体内力与外力对圆柱面 切线T的力矩代数和为零,

即
$$\Sigma M_T = 0$$



内力分量及微元体受力

$$\left(M_r + \frac{dM_r}{dr}dr\right)(r+dr)d\theta - M_r r d\theta - 2M_\theta dr \sin\frac{d\theta}{2} + Q_r r d\theta dr + p_z r d\theta dr \frac{dr}{2} = 0$$

$$\times \sin\frac{d\theta}{2} = \frac{d\theta}{2}$$

$$M_r + \frac{dM_r}{dr}r - M_\theta + Q_r r = 0$$

包含未知量: M_r , M_{θ} , Q_r

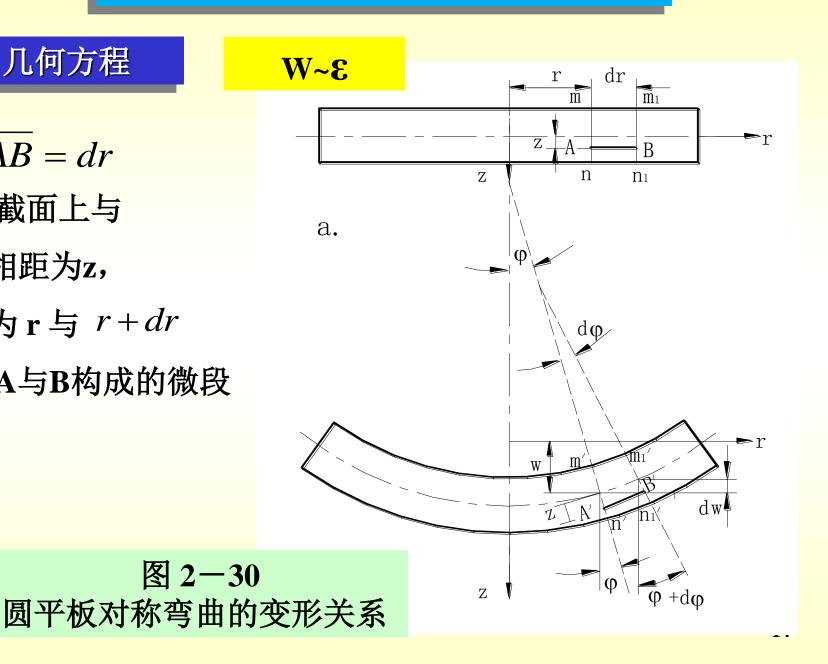
圆平板在轴对称载荷下的平衡方程

(2-54)

2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程(续)

(2) 几何方程

取 AB = dr径向截面上与 中面相距为z, 半径为 \mathbf{r} 与 r+dr两点A与B构成的微段



板变形后:

微段径向应变
$$_{r} = \frac{z(\varphi + d\varphi) - z\varphi}{dr} = z\frac{d\varphi}{dr}$$

过A点周向应变
$$\varepsilon_{\theta} = \frac{2\pi(r+z\varphi)-2\pi r}{2\pi r} = z\frac{\varphi}{r}$$

作为小挠度 $\varphi = -\frac{dw}{dr}$

带入以上两式,

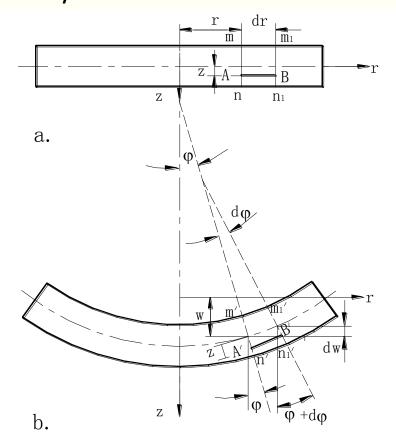


应变与挠度关系 几何方程

$$\varepsilon_r = -z \frac{d^2 w}{dr^2}$$

$$\varepsilon_\theta = -\frac{z}{r} \frac{dw}{dr}$$

(2-55)



(3) 物理方程

根据第3个假设,圆平板弯曲后,其上任意一点均处于两向应力状态。由广义虎克定律可得圆板物理方程为

$$\sigma_r = \frac{E}{1 - \mu^2} (\varepsilon_r + \mu \varepsilon_\theta)$$

$$\sigma_\theta = \frac{E}{1 - \mu^2} (\varepsilon_\theta + \mu \varepsilon_r)$$

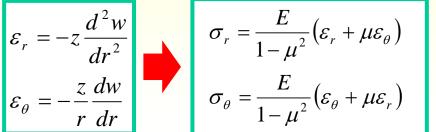
(2-56)

圆平板轴对称弯曲的小挠度微分方程

2-55代入2-56式:

$$\varepsilon_r = -z \frac{d^2 w}{dr^2}$$

$$\varepsilon_\theta = -\frac{z}{r} \frac{dw}{dr}$$



与Z成正比

$$\sigma_r = -\frac{Ez}{1 - \mu^2} \left(\frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{\mu}{r} \frac{dw}{dr} \right)$$

$$\sigma_{\theta} = -\frac{Ez}{1 - \mu^2} \left(\frac{1}{r} \frac{dw}{dr} + \mu \frac{d^2w}{dr^2} \right)$$

(2-57)

(4) 圆平板轴对称弯曲的小挠度微分方程(续)

通过圆板截面上弯矩与应力的关系,将弯矩 M_r 和 M_θ 表示成 W 的形式。由式(2-57)可见, σ_r 和 σ_θ 沿着厚度(即z方 向) 均为线性分布, 图2-31中所示为径向应力的分布图。

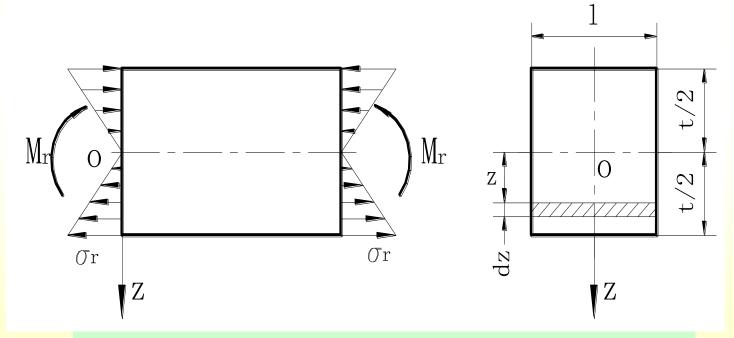


图2-31 圆平板内的应力与内力之间的关系

2.4.2 圆平板对称弯曲微分方程(续)

 σ_r 、 σ_θ 的线性分布力系便组成弯矩 M_r 、 M_θ 。

单位长度上的径向弯矩为:

$$M_{r} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \sigma_{r} z dz = -\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \frac{E}{1 - \mu^{2}} \left(\frac{d^{2}w}{dr^{2}} + \frac{\mu}{r} \frac{dw}{dr} \right) z^{2} dz$$

同理

$$M_r = -D\left(\frac{d^2w}{dr^2} + \frac{\mu}{r}\frac{dw}{dr}\right)$$
 (2-58a)

$$\boldsymbol{M}_{\theta} = -D' \left(\frac{1}{r} \frac{dw}{dr} + \mu \frac{d^2 w}{dr^2} \right)$$
 (2-58b)

$$D' = \frac{Et^3}{12(1-\mu^2)}$$

"抗弯刚度"与圆板的几何尺寸及材料性能有关

2-58代入2-57,

得弯矩和应力的关系式为:

$$\sigma_{r} = \frac{12M_{r}}{t^{3}} z$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{12M_{\theta}}{t^{3}} z$$
(2-59)

2-58代入平衡方程2-54, 得:

$$\frac{d^{3}w}{dr^{3}} + \frac{1}{r}\frac{d^{2}w}{dr^{2}} - \frac{1}{r^{2}}\frac{dw}{dr} = \frac{Q_{r}}{D'}$$

受轴对称横向载荷圆形薄板小挠度弯曲微分方程:

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dw}{dr} \right) \right] = \frac{Q_r}{D'}$$
 (2-60)

 Q_r 值可依不同载荷情况用静力法求得。

2.4 平板应力分析 过程设备设计

2.4.3 圆平板中的应力

(圆平板轴对称弯曲的小挠度微分方程的应用)

∫ 简支 固支

一、承受均布载荷时圆平板中的应力

二、承受集中载荷时圆平板中的应力

2.4.3 圆平板中的应力(续)

一、承受均布载荷时圆平板中的应力

据图2-32,可确定作用在半径为r的圆柱截面上的剪力,即:

$$Q_r = \frac{\pi r^2 p}{2\pi r} = \frac{pr}{2}$$
代入2-60式中

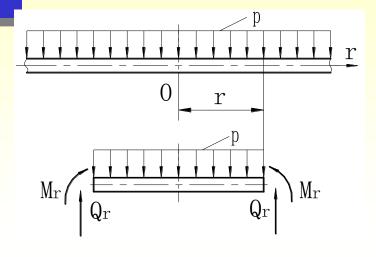


图2-32 均布载荷作用时圆板内Q_r的确定

均布载荷作用下圆平板弯曲微分方程为

$$\frac{d}{dr} \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dw}{dr} \right) \right] = \frac{pr}{2D'}$$

对r连续两次积分

得到挠曲面在半径方向的斜率

$$\frac{dw}{dr} = \frac{pr^3}{16D'} + \frac{C_1r}{2} + \frac{C_2}{r}$$

对r连续三次积分

得到中面在弯曲后的挠度

$$w = \frac{pr^4}{64D'} + \frac{C_1r^2}{4} + C_2 \ln r + C_3$$

(2-62)

 C_1 、 C_2 、 C_3 均为积分常数。

对于圆平板在板中心处(r=0)挠曲面之斜率与挠度均为有限值,因而要求积分常数 $C_2=0$,于是上述方程改写为:

$$\frac{dw}{dr} = \frac{pr^3}{16D'} + \frac{C_1r}{2}$$

$$w = \frac{pr^4}{64D'} + \frac{C_1r^2}{4} + C_3$$

(2-63)

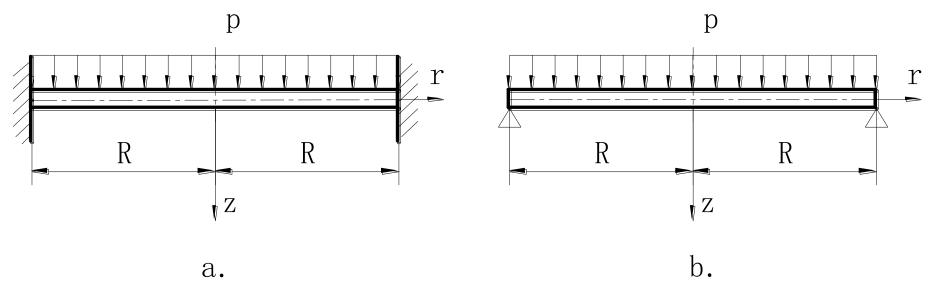
式中 C_1 、 C_3 由边界条件确定。

过程设备设计

2.4.3 圆平板中的应力(续)

下面讨论两种典型支承情况(两种边界条件)

周边<mark>固支</mark>圆平板 周边简支圆平板



周边固支圆平板

周边简支圆平板

图2-33 承受均布横向载荷的圆板

2.4.3 圆平板中的应力(续)

1. 周边固支圆平板

在支承处不允许有挠度和转角

$$r = R, \qquad \frac{dw}{dr} = 0$$

$$r = R, \qquad w = 0$$

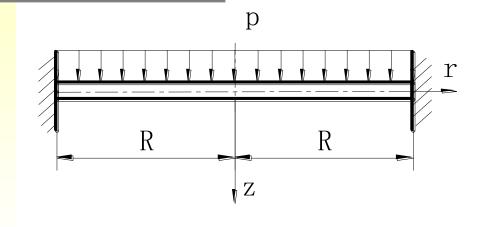


图2-33 周边固支圆平板

将上述边界条件代入式(2-63),解得积分常数:

将挠度W对r的一阶导数和二阶导数代入式(2-58),便得固支条件下的周边固支圆平板弯矩表达式:

$$M_{r} = \frac{p}{16} \left[R^{2} (1 + \mu) - r^{2} (3 + \mu) \right]$$

$$M_{\theta} = \frac{p}{16} \left[R^{2} (1 + \mu) - r^{2} (1 + 3\mu) \right]$$
(2-65)

由此(代入2-59)弯曲应力计算试,可得r处上、下板面的 应力表达式:

$$\sigma_{r} = \mp \frac{M_{r}}{\frac{t^{2}}{6}} = \mp \frac{3}{8} \frac{p}{t^{2}} \left[R^{2} (1 + \mu) - r^{2} (3 + \mu) \right]$$

$$\sigma_{\theta} = \mp \frac{M_{\theta}}{\frac{t^{2}}{6}} = \mp \frac{3}{8} \frac{p}{t^{2}} \left[R^{2} (1 + \mu) - r^{2} (1 + 3\mu) \right]$$
(2-66)

2.4.3 圆平板中的应力(续)

周边<mark>固支</mark>圆平板下表面的应力分布,如图2-34(a)所示。

最大应力在板边缘上下表面,即

$$\left(\sigma_r\right)_{\text{max}} = \pm \frac{3pR^2}{4t^2}$$

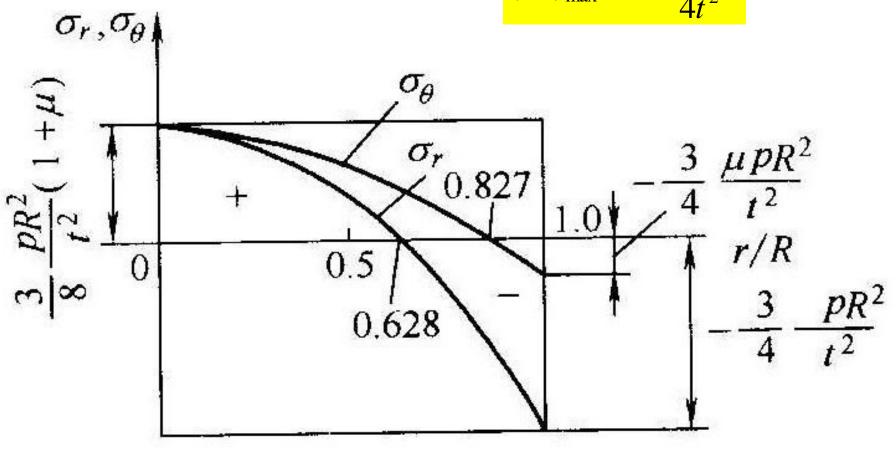


图2-34a 周边<mark>固支</mark>圆平板的弯曲应力分布(板下表面)

2. 周边简支圆平板

$$r = R$$
, $w = 0$
 $r = R$, $M_r = 0$

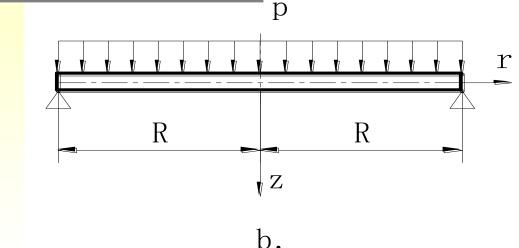


图2-33 承受均布横向载荷的 圆平板

将上述边界条件代入式(2-63),解得积分常数C₁、C₃:

代入式(2-63)
$$w = \frac{p}{64D'} \left[\left(R^2 - r^2 \right)^2 + \frac{4R^2 \left(R^2 - r^2 \right)}{1 + \mu} \right] \tag{2-67}$$
 板的挠度方程

2.4.3 圆平板中的应力(续)

弯矩表达式:
$$M_r = \frac{p}{16}(3+\mu)(R^2-r^2)$$

$$M_{\theta} = \frac{p}{16} \left[R^2 (3 + \mu) - r^2 (1 + 3\mu) \right]$$

(2-68)

应力表达式:

$$\sigma_r = \mp \frac{3}{8} \frac{p}{t^2} (3 + \mu) (R^2 - r^2)$$

$$\sigma_{\theta} = \mp \frac{3}{8} \frac{p}{t^2} \left[R^2 (3 + \mu) - r^2 (1 + 3\mu) \right]$$

不难发现,最大弯矩和相应的最大应力均在板中心处r=0,

$$\begin{cases} \left(M_r\right)_{\text{max}} = \left(M_\theta\right)_{\text{max}} = \frac{pR^2}{16}(3+\mu) \\ \left(\sigma_r\right)_{\text{max}} = \left(\sigma_\theta\right)_{\text{max}} = \frac{3(3+\mu)}{8}\frac{pR^2}{t^2} \end{cases}$$

周边简支板下表面的应力分布曲线见图2-34(b)。

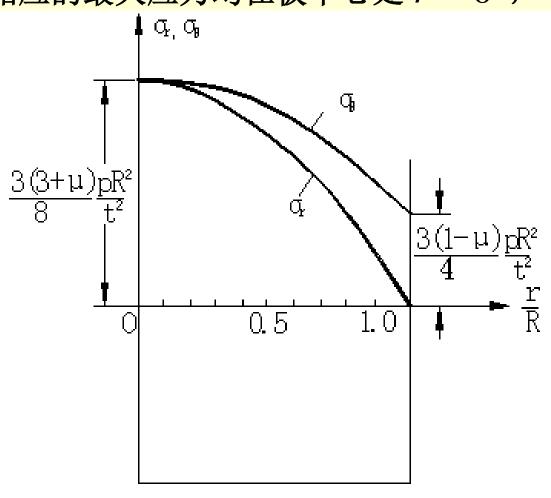


图2-34(b) 周边简支圆板的弯曲应力分布(板下表面)

过程设备设计

2.4.3 圆平板中的应力(续)

- 支承对平板刚度和强度的影响
- a. 挠度

周边固支时,最大挠度在板中心

周边简支时,最大挠度在板中心

$$w_{\text{max}}^f = \frac{pR^4}{64D'}$$

$$w_{\text{max}}^{s} = \frac{5 + \mu}{1 + \mu} \frac{pR^{4}}{64D'}$$
 (2-71)

固支



$$\frac{w_{\text{max}}^s}{w_{\text{max}}^f} = \frac{5 + 0.3}{1 + 0.3} = 4.08$$

 $\mu = 0.3$

周边简支板的最大挠度远大于周边固支板的挠度。

b. 应力

周边<mark>固支圆平板中的</mark>最大正应力为支承处的径向应力,其值为

$$(\sigma_r)_{\text{max}}^f = \frac{3pR^2}{4t^2} \qquad (2-72)$$

$$\mu \approx 0.3$$

周边简支圆平板中的 最大正应力为板中心处 的径向应力,其值为

$$(\sigma_r)_{\text{max}}^s = \frac{3(3+\mu)}{8} \frac{pR^2}{t^2}$$
 (2-73)

周边简支板的最大正应力大于周边固支板的正应力。

◆ 挠度反映板的刚度 应力反映板的强度

> 周边<mark>固支</mark>的圆平板在刚度和强度 两方面均优于周边简支圆平板

内力引起的切应力:

在均布载荷**p**作用下,圆板柱面上的最大剪力 $(Q_r)_{max} = \frac{pR}{2}$, (r = R) 处)

近似采用矩形截面梁中最大切应力公式 $\tau_{\text{max}} = \frac{3}{2} \frac{Q}{bh}$

得到

$$\tau_{\text{max}} = \frac{3}{2} \frac{(Q_r)_{\text{max}}}{1 \times t} = \frac{3}{4} \frac{pR}{t}$$

最大正应力与 $\binom{R/r^2}{r}$ 同一量级

最大切应力则与 R_t 同一量级。

因而对于薄板R>>t,板内的正应力远比切应力大。

- σ_{\max} 和 W_{\max} 与圆平板的材料 (E、 μ)、半径、厚度有关
- ●若构成板的材料和载荷已确定,则减小半径或增加厚度都 可减小挠度和降低最大正应力
- ■工程中较多的是采用改变其周边支承结构,使它更趋近于 固支条件
- ●增加圆平板厚度或用正交栅格、圆环肋加固平板等方法 来提高平板的强度与刚度

4. 薄圆平板应力特点

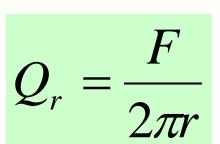
- ullet 板内为二向应力 σ_r 、 σ_{θ} 。平行于中面各层相互之间的正 应力 σ_z 及剪力 Q_r 引起的切应力 T均可予以忽略。
- ullet 正应力 σ_r 、 σ_θ 沿板厚度呈直线分布,在板的上下表面有最大值,是纯弯曲应力。
- ●应力沿半径的分布与周边支承方式有关,工程实际中的圆板 周边支承是介于两者之间的形式。
- ●薄板结构的最大弯曲应力 σ_{\max} 与 $(R_t)^2$ 成正比,而薄壳的最大拉 (压)应力 σ_{\max} 与 R_t 成正比,故在相同 R_t 条件下,薄板所需厚度比薄壳大。

2.4.3 圆平板中的应力(续)

二、承受集中载荷时圆平板中的应力

挠度微分方程式(2-60)中,剪力 Q_r

可由图2-35中的平衡条件确定:



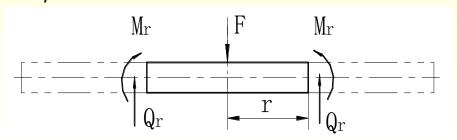


图 2-35 圆板中心承受集中载荷时板中的剪力Q_r

采用与求解均布载荷圆平板应力相同的方法,可求得周边固支与周边简支圆板的挠度和弯矩方程,计算其应力值

2.4.4 承受轴对称载荷时环板中的应力

- ◆通常的环板仍主要受弯曲, 仍可利用上述圆板的基本方 程求解环板的应力、应变, 只是在内孔边缘上增加了一 个边界条件。
- ◆当环板内半径和外半径比较接近时,环板可简化为圆环。圆环在沿其中心线(通过形心)均布力矩M作用下,矩形截面只产生微小的转角 ◆而无其它变形,从而在圆环上产生周向应力。这类问题虽然为轴对称问题,但不能应用上述圆平板的基本方程求解。

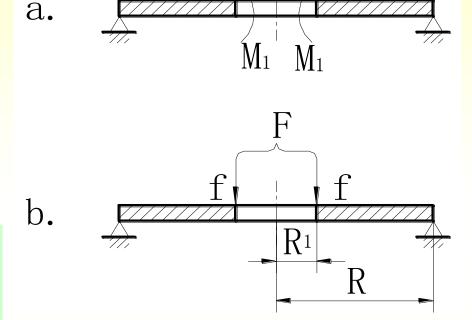


图2-36 外周边简支内周边承 受均布载荷的圆环板

设圆环的内半径为 R_i 、外半径为 R_o 、形心处的半径为 R_x 、厚度t,沿其中心线(通过形心)均布力矩M的作用,如图2-37 所示。文献[40]给出了导出圆环绕其形心的转角 ϕ 和最大应 力 $\sigma_{\theta_{\max}}$ (在圆环内侧两表面)

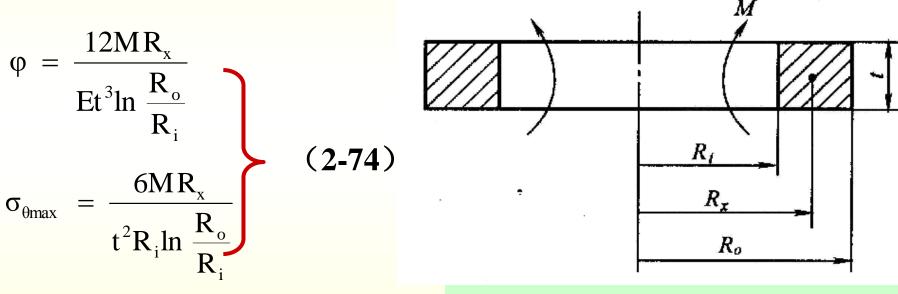


图 2-37 圆环转角和应力分析

2.4 平板应力分析 过程设备设计

作业: P72 10、11、12